

IMaSS

Institute of Materials and Systems for Sustainability

未来材料・システム研究所





地球規模での環境制約の下, 資源・エネルギーの枯渇 問題に対して,工学的視点からの先端研究は,その解決 を見出すにあたり最短の学術領域です. 特に, エネルギー 問題は人類にとって非常に重要な解決すべき課題であ り、これをブレークスルーする技術が求められています。 そのため、革新的省エネルギー(エネルギーの創出・ 変換, 蓄積, 伝送, 消費の高度化・超効率化) 技術の研究を 実施し、人間と自然が調和する豊かな未来の環境調和型 社会の実現に貢献することが当研究所の目的です.

高度計測技術実践センターでは、これまで培ってきた 物性評価のための電子顕微鏡などを駆使し、基礎科学の 発展を強力に推し進めます. 未来エレクトロニクス集積 研究センターでは、エネルギー消費の大きな削減を 実現する素子として期待されるパワーデバイスの開発に 本学が世界に誇る開発実績があり、オールジャパンの コンソーシアムと連携した研究の推進が期待できます.

材料創製部門,システム創成部門および寄附研究部門 では, 先端的な材料・デバイス等の要素技術に関する 基礎研究から社会実装のためのシステム技術までを一貫 して俯瞰した研究を、2つのセンターと連携して推進します。

さらに, 学内外の多くの研究者と有機的に連携し, 環境・ エネルギー等分野の生活革新材料の開発にも取り組み ます. このような研究を通じて, 大学院生や学内外の研 究者の育成等の教育にも貢献します。デバイスと材料・ 計測・システムのシーズ・ニーズの交流が可能な研究者 が一つの組織に属し、革新的省エネルギーという目的に 向かって足並みをそろえて研究開発を行える体制は他に 類をみない本研究所の特徴です

新体制による研究所での成果にご期待いただき, 一層 のご支援をお願いする次第です

resource- and energy-related problems, advanced researches from engineer's viewpoint represent the quickest scientific paths to effective solutions. Especially, energy-related issues are major problems for human being that must be solved by technological breakthroughs. Our goal at the Institute of Materials and Systems for Sustainability, IMaSS, is to achieve the researches on innovative energy-saving technologies (aiming for advancements and ultra-high efficiency in energy creation, conversion, storage, transmission, and consumption) in order to contribute toward the realization of an enriched, environment-compatible future

and other facilities are employed to evaluate physical properties for new developments in the basic sciences, and the Center for Integrated Research of Future Electronics (CIRFE), where researchers are working to consumption. Researches at CIRFE are expected to develop new power devices with gallium nitride semiconductor through joint research in collaboration with research consortiums throughout Japan.

Through cooperation with these two centers, the Division of Materials Research (DM), Division of Systems Research (DS), and Funded Research Division are engaged in integrated research based on a

科博士課程修了(工博). 豊橋技術科学 大助手, 大阪大学講師, 名古屋大学講師, 助教授を経て, 2001年より名古 屋大学教授, 2012年より研究所副所 報通信学会フェロー_. 無線・可視光・ 電力線通信を基礎とし, 制御と通信の ____ 融合, 持続可能なスマートコミュニ ティ実現のための通信技術の活用等 の研究に従事.

名古屋大学工学部助手,講師,助教授 研究科教授, 2012年よりエコトピア科学 年より所長.専門は表面改質,水溶液プロ 応を利用してエネルギー貯蔵, 生体親和 性などの機能を有する薄膜を創製し, 低環 境負荷材料プロセスの構築に貢献する.

豊橋技術科学大学助手, 名古屋大学 講師, 助教授を経て, 1997年より名古 屋大学教授. 2015年4月より名古屋大 学副総長および未来社会創造機構長 専門は薄膜・表面界面物性, 半導体デ バイスなど. 新しいIV族系半導体混晶 材料の開発とデバイスへの応用に関す バイスの超低消費電力化や光機能融 合、エネルギーハーベスティング技術な どに貢献する.

After serving as a research associate at Toyohashi University of Technology and lecturer and associate professor at Nagoya University, Zaima became a professor at Nagoya University in 1997, and became the

副所長

片山 正昭 KATAYAMA. Masaaki 所長 興戸 正純

財満 鎭明

副所長









共同教育研究施設2号館 Inter-Departmental Education & Research Facilities, Bldg. 2

研究所共同館·研究所事務部
Research Institutes Bldg. /
Administrative Office, Research Institutes

総合研究実験棟 Research Laboratory Bldg.



[Mass



超高圧電子顕微鏡施設 High Voltage Electron Microscope Lab.



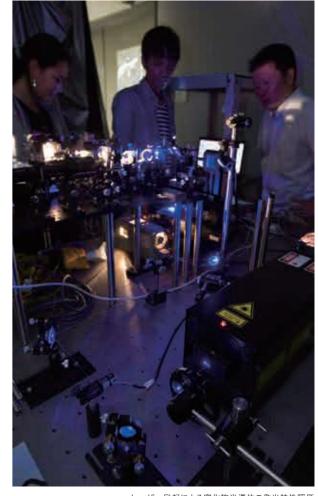
先端技術共同研究施設 Research Facility for Advanced Science & Technology

04



未来エレクトロニクス集積研究センターは、GaNデバイスに代表 される先端的エレクトロニクス研究を推進すると共に、高度な人材 を育成し、未来のエレクトロニクス産業の基盤を創成することを目的 として、平成27年10月に設立されました。未来デバイス部では、良 質大口径のウエハー作製, 半導体デバイスにおける表面界面の制 御,デバイス化等の研究を行います。マルチフィジックスミュレー ション部では,原子レベルからマクロスケールまで多種の物理現象 を包括するシミュレーション技術を開発します. 先端物性解析部で は, 高度計測技術実践センターと連携しデバイスの開発に不可欠な 各過程での結晶や界面の構造解析を行います。システム応用部は、 システム創成部門と連携し、システムへの応用に関する研究開発を 行います。また国際客員部では招聘した外国人教員と共に研究開 発, 国際セミナーの開催による情報発信に取り組み, 産学協同研究 部は産学協同での研究開発の効率化を促進します.

The Center for Integrated Research of Future Electronics (CIRFE) was established in October 2015 with the aims of promoting leading-edge electronics research—including research focused on gallium nitride (GaN) devices, a major field—and fostering high-level human resources that will form the foundations for the future of the electronics industry. The Innovative Devices Section is engaged in research on high-quality, large size wafer production as well as surface and interface, device physics and processes, and so on. The Multiphysics Simulation Section develops simulation technologies encompassing multiple physical phenomena ranging from atomic- to the macro-scale levels, and the Materials Nano-Characterization Section in cooperation with the Advanced Measurement Technology Center engages in crystal structure, interface structure, and other structural analyses which are vital in various stages of the device development process. The System Applications Section pursues research and development activities relating to system applications in collaboration with the Division of Systems Research (DS). And the International Research Section engages in joint research and development with visiting overseas scholars and conveys relevant information through the holding of international seminars, while the Industry-Academia Collaborative Research Section promotes greater efficiency in cooperative industry-academia research and development



レーザー励起による窒化物半導体の発光特性評価 Nitride semiconductor luminescence characteristics by laser excitation

注:撮影のため安全に配慮して保護メガネを外しております Note: No safety goggles for photography purpose only.

未来デバイス部 Innovative Devices Section



教授(ヤンター長)

AMANO, Hiroshi





教授

UJIHARA, Toru



大野 雄高

教授(副ヤンター長)

OHNO, Yutaka



本田 善央 准教授



国際客員部 International Research Section

産学協同研究部 Industry-Academia Collaborative

田川 美穂 准教授 TAGAWA, Miho



新田 州吾 特任准教授 NITTA, Shugo



出来 直斗 助教 DEKI, Manato



原田 俊太 助教 HARADA, Shunta

Materials Nano-



マルチフィジックス シミュレーション部 Multiphysics Simulation Section





准教授 SHIRAISHI, Kenji YOSHIMATSU, Katsunori ARAIDAI, Masaaki



洗平 昌晃



IKARASHI, Nobuyuki

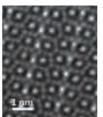


TANAKA, Shigeyasu Visiting Professo



高度計測技術実践センターは、これまでの研究所のも つユニークな高度計測技術シーズを活用し, 高度計測 技術の開拓発展,機器共用と共同研究および人材育成 を行うための組織として、平成27年4月に設立されまし た. 本センターでは, 所内の超高圧電子顕微鏡施設と先 端技術共同研究施設を核に, 研究所と関連する工学研 究科, 理学研究科, 環境学研究科, シンクロトロン光研 究センター及び学外の知の拠点あいちシンクロトロン光 センター, 核融合科学研究所などとの連携の下, 電子顕 微鏡計測,電磁波計測,素粒子計測,X線分光計測,ナ ノ加工計測の5つの分野の高度計測技術の実践と人材 育成を推進しています.

The Advanced Measurement Technology Center makes use of the IMaSS's unique and advanced measurements technologies in the High Voltage Electron Microscope Laboratory, the Research Facility for Advanced Science and Technology, and other facilities of the Institute. Established in April 2015, this Center aims to explore and develop novel measurement techniques, operate multi-user instruments, provide opportunities for collaborative research, and train highly skilled scientists and engineers. It is operated jointly by Nagoya University graduate schools and research centers with ties to the Institute, including the Graduate Schools of Engineering, Science, and Environmental Studies, and the Synchrotron Radiation Research Center, as well as by external institutes such as the Aichi Synchrotron Radiation Center of the Knowledge Hub Aichi and the National Institute for Fusion Science. The Center strives to achieve practical implementations for measurement technologies and promote the cultivation of human resources in the five fields of electron nanoscopy, electromagnetic wave measurement, elementary particle measurement, x-ray spectroscopy, and nanofabrication and

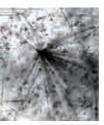


M-type strontium ferrite

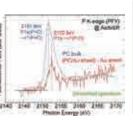
M型フェライトの 原子分解能STEM像 Atomic resolution scanning transmission electron microscope image of



プラズマ装置NAGDIS-IIと発光分光計測装置 原子核乾板による The linear plasma device NAGDIS-II and an optical emission spectrometer



素粒子飛跡の三次元計測 3D measurement of the elementary particle's trajectory by Nuclear Emulsion Detector



バルクPC分子と金表面に 吸着したPC分子のリンK吸収端 PK-edge XAFS spectra of PC molecules and PC adsorbed on Au metal surface



巨大磁気抵抗効果を利用した 磁気センサ Magnetic field sensor

using GMR effect

電子顕微鏡計測部 Electron Nanoscopy Section



武藤 俊介 教授 MUTO, Shunsuke



教授

SAITOH, Koh

客員教授 Visiting Professor



准教授 HIRAYAMA, Tsukasa TATSUMI, Kazuvoshi



桒原 真人 准教授 KUWAHARA Makoto KAWASAKI Tadahiro



川﨑 忠寛

客員准教授

客員准教授

Visiting Associate Professor



助教 YAMASAKI Jun ISHIDA Takafumi



石田 高史





八木 伸也 教授(副センター長) YAGI, Shinya Professor

(Vice-director of the Center)

ナノ加工計測部 Nanofabrication & Characterization Section



岩田 聡 教授(センター長) IWATA, Satoshi



OSHIMA, Daiki

電磁波計測部 Electromagnetic Wave Measurements Section

素粒子計測部 Elementary Particle Measurements Section



梶田 信 准教授



助教 KAJITA, Shin KUWABARA, Tatsuya Assistant Professor



中村 光廣 教授 NAKAMURA, Mitsuhiro OH7FKI, Katsuhisa



客員教授 Visiting Professor



助教 SATO, Osamu





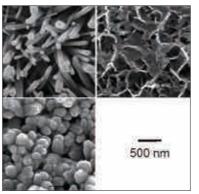
特任助教 MORISHIMA, Kunihiro Assistant Professor Designated Assistant Professo





Division of Materials Research

材料創製部門では,高性能な断熱・遮熱材料、 熱電発電や誘電エラストマーを用いた機械的エネ ルギー変換デバイスの研究, 高効率な水素製造・ 燃焼・発電プロセス等に関する研究等を実施しま れまでの既存の物質・資源・エネルギーの効率的 ための長期的な視点から,将来有望な先端ナノ材 料に関する研究を推進しています.



水溶液プロセスにより作製した生体活性の高い 水酸アパタイト系皮膜の表面写真 Surface photo of a hydroxyapatite coating with a high

bioactivity prepared by solution processing



0.11nmのシリコンと炭素原子のダンベル像(矢印の黒いコントラスト) Dumbbell-type image of silicon and carbon atom: black contrast marked with arrows



イオン液体:分離や化学変換プロセスに 有用な環境調和型溶媒 Ionic liquid: a versatile, environmentally benign solvent for separation and chemical conversion processes

材料物性部 Materials Physics Section

材料設計部

Materials Design Section

材料プロセス部 Materials Processing Section



教授(副部門長) Professor Professor (Vice-director of the Division) (Director of the Division)



教授(部門長) 教授 KIKUTA, Koichi KUSUNOKI, Michiko ZAIMA, Shigeaki Professor



教授 (兼任) 准教授 YAMAMOTO, Takahisa ICHINO, Yusuke Professor Associate Professor



准教授 YASUDA, Koji Associate Professor



講師 KAMIYA, Yukiko Lecturer



黒澤 昌志 特任講師 Designated Lecturer

助教 KUROSAWA, Masashi KANEHIRA, Shingo



Assistant Professo



OKIDO, Masazumi OZAWA, Masakuni



特任教授 TANAKA, Nobuo



特任教授 TANJI, Takayoshi Designated Professor Designated Professor



客員教授 客員教授 NIINOMI Mitsuo Visiting Professor



准教授 HANAWA, Takao KURODA, Kensuke Visiting Professor Associate Professor



教授

Professor

松宮 弘明 准教授 Associate Professor



教授

小林 克敏 助教 MATSUMIYA, Hiroaki KOBAYASHI, Katsutoshi Assistant Professor





斎藤 永宏

教授 (兼任)

SAITO, Nagahiro





客員教授 KINOSHITA, Takehiko Visiting Professor Visiting Professor



客員教授 KOBAYASHI, Keizo HARADA, Katsuyoshi



客員教授 Visiting Professor



市野 良一

教授

ICHINO, Ryoichi

熊谷 純 准教授 KUMAGAI, Jun Associate Professor



余語 利信

教授

YOGO, Toshinobu

仲保 純一 客員准教授 NAKAHO, Junichi HAYASHI, Koichiro Associate Professor



林 幸壱朗



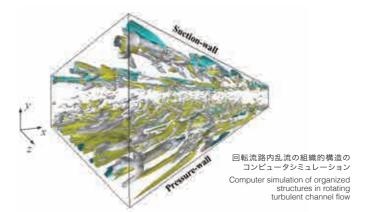
准教授 SAKAMOTO, Wataru

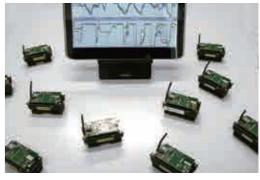


システム創成部門

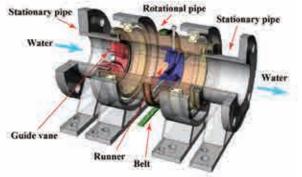
Division of Systems Research

発展を支える高度なエネルギー基盤や省資源・環 ギー・情報・物流の高度なネットワークシステム等





環境計測・制御のための無線ネットワーク Wireless networks for environmental monitoring and control



異物通過性に優れたマイクロ水車の開発 Development of micro-hydraulic turbine excellent in foreign matter passage performance



バッチ式横型管状炉による プラスチックの水蒸気ガス化実験 Steam gasification experiment on plastics using batch horizontal furnace



電動アシスト自転車学内共同利用システム (太陽光発電屋根付き貸出デポ) Electric power-assisted bicycle sharing system on campus (station with solar power generation on the roof)

変換システム部 Conversion Systems Section



Professor



成瀬 一郎 長谷川 達也 教授(副部門長) 教授 UCHIYAMA, Tomomi NARUSE, Ichiro HASEGAWA, Tatsuya SUGIMOTO, Shigeyuki Professor (Vice-director of the Division)



客員教授 Visiting Professor



客員教授 准教授 IDE, Yukio MATSUDA, Yu Visiting Professor



助教 UEKI, Yasuaki

ネットワークシステム部 Network Systems Section



片山 正昭 加藤 丈佳 教授 KATAYAMA, Masaaki KATO, Takeyoshi Professor



教授

山本 俊行 教授(部門長) YAMAMOTO, Toshiyuki (Director of the Division)



岡田 啓 准教授 OKADA, Hiraku Associate Professor



三輪 富生 准教授 MIWA. Tomio



小林 健太郎 助教

KOBAYASHI, Kentaro Assistant Professor Associate Professor





片山 新太 林 希一郎 KATAYAMA, Arata HAYASHI, Kiichiro



教授

田中 啓司 客員教授 TANAKA, Keiji



日引 聡 客員教授 HIBIKI, Akira Visiting Professor



准教授 KOJIMA, Yoshihiro



SAWADA, Kayo

客員准教授 OOBA, Makoto Visiting Associate Professor

AWATA, Takanori Assistant Professor



寄附研究部門

Funded Research Division

環境調和型電気エネルギーシステムグループ(中部電力)

Energy Systems (Chubu Electric Power)

寄附研究部門環境調和型電気エネルギーシステムグループでは、材料、機器技術からシステム評価に亘る広い視野に立って、機器とシステムの協調を図りつつ、持続的発展社会に向けた電気エネルギーシステムの構築をめざしています。2014年度からは、スタッフを一新し、効率的・経済的な電力・エネルギーシステムの構築を目指し、電力機器・系統の運転・制御手法の高度化、太陽光・風力発電出力の予測技術の開発、電力市場の提案などに関する研究を行っています。

The Funded Research Division of Energy Systems (Chubu Electric Power) aims to design and construct electrical energy systems adapted to sustainable socioeconomic development. Our research is rooted in the synergy between equipment and systems based on a broad perspective of technology, ranging from the individual apparatus to entire systems. Following the updating of our personnel lineup FY 2014, the division has been conducting research aimed at developing efficient and economical power and energy systems, improving the operation and control scheme for electrical power equipment and energy systems, developing power output forecasting methods for photovoltaic and wind power generation systems, and designing electricity markets.



電力・エネルギーシステムを支える技術 Technology supporting electric power & energy systems



舟橋 俊久 寄附研究部門教授 FUNABASHI, Toshihisa Endowed Professor of Funded Research Division

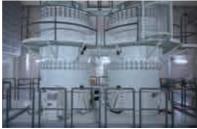


超高圧電子顕微鏡施設

High Voltage Electron Microscope Laboratory

名古屋大学では、1965年に我が国で初めて50万ポルトの電子顕微鏡が設置されて以降、世界を先導する超高圧電子顕微鏡開発研究の隆盛を見るに至りました。特に2010年に設置された、新しい「反応科学超高圧走査透過電子顕微鏡」は、ガス中での各種の反応や現象を観察することが出来るため、環境・エネルギー関連材料の開発研究に適し、グリーンイノベーションに大いに貢献することのできる装置です。本施設は現在、その他の最先端電子顕微鏡群を有する共同利用研究施設として、本学の研究者はもとより共同研究を通して全国の大学、研究所、産業界の研究者にも共用されています。今後国際的な電子顕微鏡の研究センターとして、さらに機能の充実を図っていきます。

Since the installation of a 500 kV electron microscope in 1965, Nagoya University has seen prolific, world-leading research in the field of high voltage electron microscopes in Japan. In particular, the 1000 kV Reaction Science High Voltage Scanning Transmission Electron Microscope installed in 2010 enables reactions and phenomena occurring in gas environments to be observed, aiding in the research and development of environmental and energy-related materials. This microscope can significantly contribute to the field of green-innovation research. The laboratory is operated as an open research facility for all researchers in Nagoya University. Moving forward, as part of our efforts to become an international center of electron microscopy, joint projects with other universities, research institutes, and industries are encouraged.



反応科学超高圧走査透過電子顕微鏡 JEM1000K RS Reaction science high voltage scanning transmission electron microscope (JEM 1000K RS)



春日部 進 特任教授 KASUKABE, Susumu



荒井 重勇 特任准教授 ARAI, Shigeo Designated

先端技術共同研究施設

Research Facility for Advanced Science and Technology

先端技術共同研究施設のクリーンルーム等には、分子線エピタキシー、CVD、スパッタリング等の成膜装置、マスクアライナ、電子線描画装置、ICPエッチング装置等の微細加工装置、SEM、ESCA、原子間力顕微鏡、薄膜X線回折等の分析装置など多くの先端的な機器が設置されており、各種材料の薄膜形成から、マイクロ/ナノ加工、さらに表面分析まで幅広い研究に活用されております。また、文部科学省の微細加工ナノプラットフォーム事業によるナノ材料・ナノ加工に関する技術支援を推進しており、学内外の多くの研究者に利用されています。



先端技術共同研究施設のクリーンルーム Clean room of the facility

The clean rooms and other laboratories of the Research Facility for Advanced Science and Technology are equipped with molecular beam epitaxy, chemical vapor deposition (CVD), a sputtering system, and other film deposition equipment; a mask aligner, electron-beam lithography, inductive coupled plasma (ICP) etching, and other micro-fabrication equipment; scanning electron microscopy (SEM), electron spectroscopy for chemical analysis (ESCA), an atomic force microscope, an x-ray diffractometer, and other analytical equipment; as well as a wide range of other leading-edge equipment which is put to use in a wide array of research operations ranging from thin-film deposition for various materials to micro- and nano-fabrication and material characterization. Furthermore, this facility enforces Nanofabrication Platform Consortium Project supported by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), where the facility provides technical supports on nano-material processing and nano-fabrication for numerous researchers by utilizing multi-user instruments.

13

IMass DATA

教員数 Number of Members		平成27年10月1	日現在 As of October 1, 2015
部門等名 Divisions	教授 Professors	准教授/講師 Associate Professors / Lecturers	助教 Assistant Professors
未来エレクトロニクス集積研究センター Center for Integrated Research of Future Electronics (CIRFE)	5 (1)	3 (1)	3
高度計測技術実践センター Advanced Measurement Technology Center (AMTC)	5 (2)	3 (2)	4 (1)
材料創製部門 Division of Materials Research (DM)	7 (7)	7 (2)	3
システム創成部門 Division of Systems Research (DS)	8 (4)	5 (1)	3
寄附研究部門 Funded Research Division	1	0	1
超高圧電子顕微鏡施設 High Voltage Electron Microscope Laboratory	0 (1)	0 (1)	0
先端技術共同研究施設 Research Facility for Advanced Science and Technology	0	0	0
計 Total	26 (15)	18 (7)	14(1)

兼務教員を除く。括弧内は特任、客員教員を示し、外数。

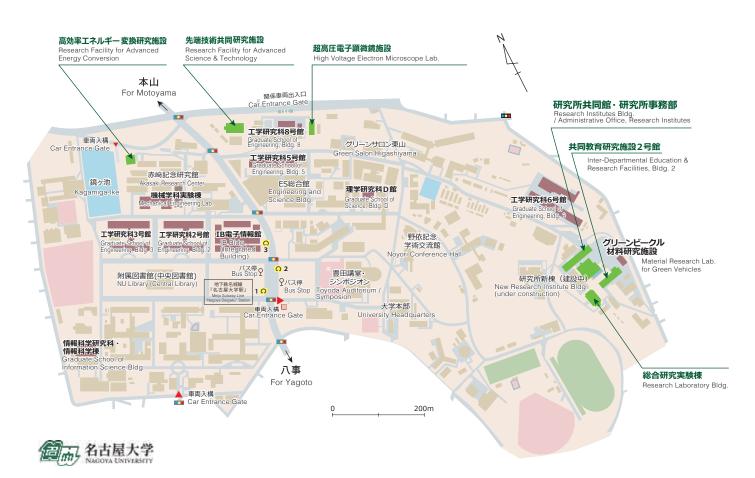
Excludes staff members who have other concurrent positions. Numbers in parentheses indicate those of designated faculty and visiting staff members.

施設 Facilities		平成27年10月1日現在 As of October 1, 2015	
建物名 Buildings	研究所使用面積(m²) Floor Space used by the Institute (m²)		
研究所共同館 Research Institute Building	333		
共同教育研究施設2号館 Inter-Departmental Education and Research Facilities Building 2	3,164		
共同教育研究施設第I実験棟 Inter-Departmental Education and Research Facilities, Laboratory 1	353	研究室・実験室・事務室として 使用している面積 Floor space used as research space, laboratory space, office space	
共同教育研究施設第3実験棟 Inter-Departmental Education and Research Facilities, Laboratory 3	461		
総合研究実験棟 Research Laboratory Building	2,443		
グリーンビークル材料研究施設 Materials Research Laboratory for Green Vehicles	518		
小計 Sub Total	7,277		
高効率エネルギー変換研究施設 Research Facility for Advanced Energy Conversion	504		
超高圧電子顕微鏡施設 High Voltage Electron Microscope Laboratory	996	固有の建物 Individual buildings	
先端技術共同研究施設 Research Facility for Advanced Science and Technology	1,849		
小計 Sub Total	3,349		
승計 Total	10,626		

14

キャンパスマップ Campus Map

http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/



未来材料・システム研究所

〒464-8603 名古屋市千種区不老町 TEL: 052-789-5262 FAX: 052-747-6313 http://www.imass.nagoya-u.ac.jp

Institute of Materials and Systems for Sustainability

Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-8603, Japan Phone: +81-52-789-5262 FAX: +81-52-747-6313 http://www.imass.nagoya-u.ac.jp/eng